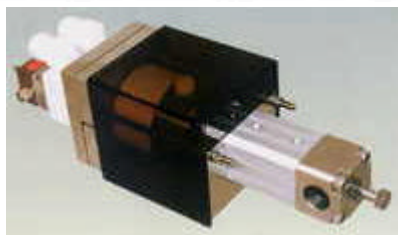


# DISPENSE PUMP



精密温度・濃度コントロールに最適な  
微流量調整可能なディスペンスポンプ

最先端プロセスで培った洗浄装置製造ノウハウを  
洗浄プロセスパーツにフィードバック!

Cleaning Process Parts Designed Using  
the superior Process Technologies of  
Our Cleaning Devices!

「TOHO DISPENSE PUMP」は、最先端半導体プロセスにおける、スパイクポンプ、微流量調整可能な定量ポンプとして高純度の液体供給を目的として、開発されたポンプです。

## 特長 Strong Point

優れた 耐薬品性 Excellent Chemical Resistance	接液部はすべてフッ素樹脂を使用している為、純水の他ほとんどの化学薬品に侵されません。
微流量調整設計 Precise Adjustment of Small Flow Amounts	微流量調整を可能とした設計を行っており、容易な調整で簡単に流量調整ができます。
精密濃度、 温度コントロール Precise Density and Temperature Control	弊社「HOT BATH」と組み合わせてご使用頂くと、より高い精度の濃度、温度コントロールが実現できます。

## 仕様概要 Specifications

吐出量ml / ストローク Discharge amount	20ml ± 5%
使用液温度 ( ) Applicable temperature	R.T
最大ストローク長 Max.stroke length	15mm
供給エア圧力 Feed air pressure	0.3MPa
ポンプ接続口径 Pump connection diameter	6mm
供給エア接続口径 Feed air connection diameter	6mm